

45th International Symposium on Dry Process (DPS2024)

企業・学生マッチング企画書

会合名：45th International Symposium on Dry Process (DPS2024)

会期：2024年11月14日（木）～15日（金）

場所：千歳市民文化センター 北ガス文化ホール

主催団体：ドライプロ セス国際シンポジウム組織委員会

共催団体：応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会

協賛団体：化学工学会、電気化学会、電気学会、電子情報通信学会、

名古屋大学低温プラズマ科学研究センター、日本化学会、日本表面真空学会、

表面技術協会、放電学会、プラズマ・核融合学会、エレクトロニクス実装学会

ホームページ：<http://www.dry-process.org/>

企業・学生マッチング企画の趣旨：

近年、半導体は IoT で代表されるように、生活のあらゆるモノに半導体が搭載される傾向にあり、その飽くなき需要を満たすために、半導体加工において不断の加工技術の進歩が求められています。その一方、このような技術の進歩の裏には、必ずヒトが関わっており、半導体業界において優秀な人材の継続的な確保が重要であることは言うまでもありません。そういった中、これまでは、プラズマ科学など半導体に関わる研究・開発に没頭してきた学生や若手研究者らは、その専門的な知識や経験を活かすことができる企業への就職活動を個別に対応しており、関連業界としてこの就職活動をバックアップする必要があると長年感じておりました。そこで、これまでの本学会が取り扱ってきた内容やその質、また企業・大学からの参加者の実績などを考え、本学会でこそ、企業と若手研究者の就職マッチングの機会を作るべきと考え、DPS において「企業・学生マッチング企画」の開催に至りました。

企業・学生マッチング企画の内容：

今回の DPS では、右のイメージ図のような 企業・学生マッチング企画専用のポスターボードを設置することといたしました。このボードは、企業の広告の掲載ではなく、求人票（企業、大学問わず）に相当するものの掲示のみで、学会参加者が、A4 サイズ1枚以内の用紙を 無料 で掲載可といたします。このボードは学会受付横に設置する予定で、学会中にはボードが設置してあることのアナウンスをし、できるだけ多くの学生や若手研究者の目に触れるようにいたします。なお、学会としては、掲示機会の提供に限定し、個々の就職に関する相談については、掲示者による対応をお願いします。



マッチング企画用ボードのイメージ図

問合せ先：

DPS2024 実行委員会 委員長

佐藤 孝紀

Email dps2024@officepolaris.co.jp